BEST AVAILABLE COPY

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05279183

TFT- EL DISPLAY PANEL USING ORGANIC ELECTROLUMINESCENT MEDIUM

PUB. NO.: 08-234683 [JP 8234683 A]

PUBLISHED: September 13, 1996 (19960913)

INVENTOR(s): CHIN WAN TAN

BIEI CHIEN SEI

APPLICANT(s): EASTMAN KODAK CO [000707] (A Non-Japanese Company or

Corporation). US (United States of America)

APPL. NO.:

07-323195 [JP 95323195]

FILED:

December 12, 1995 (19951212)

PRIORITY:

7-355, 742 [US 355742-1994], US (United States of America),

December 14, 1994 (19941214)

DIALOG(R) File 352: DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

WPI Acc No: 96-279831/199629

Flat panel display for lap top computers — comprises thin-film transistor electroluminescent pixels and addressing scheme incorporating two thin-film transistors with storage capacitor enabling pixels to operate at duty factor near 100%

Patent Assignee: EASTMAN KODAK CO (EAST)

Inventor: HSEIH B C; TANG C W

Number of Countries: 005 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week
EP 717446 A2 19960619 EP 95119100 A 19951205 H01L-027/15 199629 B
JP 8234683 A 19960913 JP 95323195 A 19951212 G09F-009/30 199647
US 5684365 A 19971104 US 94355742 A 19941214 H01L-027/12 199750

Priority Applications (No Type Date): US 94355742 A 19941214

Cited Patents: No-SR. Pub

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

EP 717446 A2 E 16

Designated States (Regional): DE FR GB

JP 8234683 A 11

US 5684365 A 13

Abstract (Basic): EP 717446 A

The display includes two thin-film transistors and a storage capacitor deposited on a substrate. The gate of the second connected to the drain of the first. A display anode layer is connected to the second drain.

A dielectric passivation layer (74) is deposited with an opening over the anode layer. The edge here is tapered so that the bottom of the passivation layer extends further over the anode layer. An organic electroluminescent layer (82) is then positioned over the anode layer. A cathode layer is placed over the electroluminescent layer.

ADVANTAGE - Has improved resolution, low power consumption and eliminates need for EL cathode patterning.

Dwg. 5/9

Abstract (Equivalent): US 5684365 A

An electroluminescent flat panel display comprising: a substrate having top and bottom surfaces; and having disposed on said substrate a plurality of pixels, each of said pixels comprising:

- a) a first thin-film-transistor disposed over the top surface of said substrate, wherein said first thin-film-transistor comprises a source electrode, a drain electrode, a gate dielectric, and a gate electrode; and wherein said gate electrode comprises a portion of a gate bus;
- b) a second thin-film-transistor disposed over the top surface of said substrate; wherein said second thin-film-transistor comprises a source electrode, a drain electrode, a gate dielectric, and a gate electrode; wherein said gate electrode is electrically connected to said drain electrode of said first thin-film-transistor:
- c) a capacitor disposed over the top surface of said substrate;
 said capacitor comprising top and bottom electrodes;
- d) a display anode layer electrically connected to said drain electrode of said second thin-film-transistor;
- e) a dielectric passivation layer overlying said first and second thin-film-transistors and said capacitor; said dielectric passivation layer having an opening over said anode layer; and further wherein said passivation layer has a tapered edge at said opening such that the bottom edge of said passivation layer extends further over said anode layer than does the top edge of said passivation layer wherein said tapered edge is tapered at an angle of 10 deg. to 30 deg. with respect to the surface of said anode layer:
- f) an organic electroluminescent layer positioned directly on the top surface of said anode layer; wherein said organic electroluminescent layer is insulated from said first and second thin-film-transistors, and said capacitor, by said passivation layer; and
- g) a cathode layer positioned directly on the top surface of said organic electroluminescent layer;

and further comprising a plurality of column leads connected to the source electrode of said first thin-film-transistor on each pixel and a

plurality of row leads connected to the gate electrode of said first thin-film transistor on each pixel and a plurality of ground leads connected to said capacitor of each pixel.

Dwg. 2, 7/9

Derwent Class: P85; U12; U14

International Patent Class (Main): G09F-009/30; H01L-027/12; H01L-027/15

International Patent Class (Additional): G09F-013/22; H05B-033/20

٠.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-234683

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
G09F	9/30	365	7426-5H	G09F	9/30	36-5D	
	13/22				13/22	Α	
H05B	33/20			H05B	33/20		

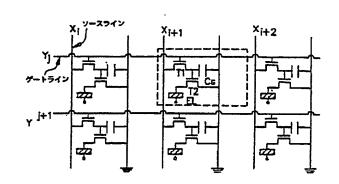
審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)

			
(21)出顧番号	特顯平7-323195	(71)出顧人	590000846
			イーストマン コダック カンパニー
(22)出顧日	平成7年(1995)12月12日		アメリカ合衆国, ニューヨーク14650, ロ
			テェスター,ステイト ストリート343
(31)優先権主張番号	355742	(72)発明者	チン ワン タン
(32) 優先日	1994年12月14日		アメリカ合衆国 ニューヨーク 14625
(33)優先権主張国	米國 (US)		ロチェスター パーク・レーン 176
		(72)発明者	ピエイ チェン セイ
			アメリカ合衆国 ニューヨーク 14534
			ピッツフォード サドルプルック・ロード
			11
		(74)代理人	弁理士 伊東 忠彦 (外1名)
		i	-

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス媒体を用いたTFT-EL表示パネル

(57)【要約】

【課題】 薄膜トランジスタエレクトロルミネセンス(TFTーEL)画案からなる平面パネルを提供する。 【解決手段】 2つのTFT及び記憶コンデンサーはパネル上のEL画案が100%近いデューティー係数で動作しうるために用いられる。TFTーELデバイスはEL陰極をパターン化する必要を除去し、斯くして高解像度を確立すると同様にEL画案の輪郭を描く過程を顕著に簡単化する。TFTーELパネルは特にスクリーンの使用係数が1より小さいときに従来技術のTFTーLCDパネルより少ない電力を消費する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 上面及び底面を有し、その上に複数の画素を配置された基板よりなるエレクトロルミネセンス平面パネル表示器であって、該画素の各々は:

- a) 該基板の上面上に配置され、ソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなり、該ゲート電極はゲートバスの一部分からなる第一の薄膜トランジスタと;
- b) 該基板の上面上に配置され、ソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなり、該ゲート電極は該第一の薄膜トランジスタのドレイン電極に電気的に接続される第二の薄膜トランジスタと;
- c) 該基板の上面上に配置され、上部及び底部電極からなるコンデンサと:
- d) 該第二の薄膜トランジスタのドレイン電極に電気 的に接続された表示陽極層と;
- e) 該第一及び第二の薄膜トランジスタと該コンデンサとをオーバーレイし、該陽極層上に開口を有し、底端が該陽極層上に上端より更に延在するように該開口でデーパを有する端を有する誘電パシベーション層と;
- () 該陽極層の上面上に直接配置され、該パシベーション層により該第一及び第二の薄膜トランジスタと該コンデンサとから絶縁される有機エレクトロルミネセンス層と:
- g) 該有機エレクトロルミネセンス層の上面上に直接 配置される陰極層と;からなり、

各画素上の該第一の薄膜トランジスタのソース電極に接続された複数の列リードと、各画素上の該第一の薄膜トランジスタのゲート電極に接続された複数の行リードと、各画素上の該コンデンサに接続された複数の接地リードとを更に含むエレクトロルミネセンス平面パネル表示器。

【請求項2】 該陰極は該複数の画案をオーバーレイする連続シートである請求項1記載の平面パネル表示器。 【請求項3】 1000行と1000列を有し、該画業のそれぞれは約0.2mmx0.2mmであり、約20 [Lの時間平均輝度を有し、作動中に約7ワットより小さな電力消費を有する請求項1記載の平面パネル表示器。

【発明の詳細な説明】

【0001】関連する出願の相互参照

Tang等によるアメリカ国特許出願08/355786「An Electroluminescent Device Having an Organic Electroluminescent Layer」及びTang等によるアメリカ国特許出願08/355940「A Method of Fabricating a TFT-EL Pixel」は両方とも同時に出願され、その記述をここに引用する。

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は能動マトリックスアドレッシング要素として薄膜トランジスタ(TFT)と放射媒体として有機エレクトロルミネセンス薄膜とを用いたエレクトロルミネセンス表示パネルに関する。

[0003] 【従来の技術】フラットパネル表示器(FPD)技術の 急速な発展は高品質大領域、フルカラー、高解像度表示 器を可能にした。これらの表示器はラップトップコンピ ュータやポケットTVのような電子製品での新たな応用 を可能にした。これらのFPD技術の中で液晶表示器 (LCD) は市場での表示器の選択として出現した。 そ れはまた他のFPD技術が比較される技術標準を設定し た。LCDパネルの例は以下を含む: (1) ワークステ イション用の14"、16-カラーLCDパネル(IB Mと東芝、1989年) (K. Ichikawa, S. Suzuki, H. Matino, T. Aoki, T. Higuchi, Y. Oano等によるSID Dig est, 226 (1989) を参照)、(2) 6" フル カラーLCD-TV (フィリップス、1987年) (M. J. Powell, J. A. Chapman, A. G. Knapp, I. D. French, J. R. Hughes, A. D. Pearson, M. Alli nson, M. J. Edwards, R. A. For d. M. C. Hemmings, O. F. Hill, D. H. Nicholls, N. K. Wright等に LoProceeding. Internationa l Display Conference, 63, 1 987を参照)、(3)4"フルカラーLCD-TV (EFNLQ424A01) (model LQ424 A01用のSharp Corporation Te chnical Literatureを参照)、 (4) 1メガ画楽カラーTFT-LCD(ゼネラルエレ クトリック) (D. E. Castleberry, G. E. PossinklöSID Digest, 232 (1988)を参照)。特許及び出版物を含む全ての参 考文献は以下で完全に再現されるようにここに引用す

【0004】これらのLCDパネル内の共通の特徴は能動アドレッシング方式で薄膜トランジスタ(TFT)の使用であり、これは直接アドレッシング(S. MorozumiによるAdvances in Electronics and Electron Physics、P. W. Hawkes編集、Vol. 77、Academic Press 1990を参照)の制限を緩和する。LCD技術の成功は大領域TFT(主にアモルファスシリコンTFT)の製造の急速な進歩によることが大部分である。TFTスイッチング特性と電子光学してD表示要素との間のほとんど理想的な適合はまたキーとしての役割を果たす。

【0005】TFTーLCDパネルの主な欠点は明るい

バックライトが必要なことである。これはTFT-LCDの透過係数が、特にカラーパネルで小さいためである。 典型的には透過係数は約2-3パーセントである (S. MorozumiによるAdvances in Electronics and Electron Physics, P. W. Hawkes編集, Vol. 77, AcademicPress 1990を参照)。 バックライト付きのTFT-LCDパネルに対する電力消費はかなりのものであり、バッテリー作動を必要とする携帯型表示器の応用に対して逆行するように影響する。

【0006】バックライトの必要性はまたフラットパネ ルの小型化を損なう。例えばパネルの深さはバックライ トユニットを収納するために増加されなければならな い。典型的な管状の冷陰極ランプを用いると、付加的な 深さは約3/4から1インチである。バックライトはま たFPDに余計な重さを加える。上記の制限に対する理 想的な解決はバックライトの必要を除去する低電力放射 表示器である。特に魅力的な候補は薄膜トランジスタエ レクトロルミネセンス(TFT-EL)表示器である。 TFT-EL表示器ではそれぞれの画素は光を放射する ようアドレスされ、補助のバックライトは必要でない。 TFT-EL方式はFischerにより1971年に 提案された(A, G. FischerによるIEEE Trans. Electron Devices, 80 2 (971) を参照)。 Fischerの方式の粉末化 された乙nSはEL媒体として用いられている。

【0007】1975年に成功したプロトタイプのTF T-ELパネル(6")はZnSをEL要素として、C dSeをTFT材料として用いるBrody等により作 られたと報告された (T. P. Brody, F. C. L uo, A. P. Szepesi, D. H. Davies 等によるIEEE Trans. ElectronDe vices, 22, 739 (1975) を参照)。 Zn S-ELが百ボルト以上の高駆動電圧を必要とするので スイッチングCdSe TFT要素はそのような高電圧 振動を扱うよう設計されねばならない。それで高電圧T FTの信頼性は疑わしくなった。究極的にはZnSに基 づくTFT-ELはTFT-LCDとの競争に成功しな かった。TFT-EL技術を記載するアメリカ国特許は 以下の通りである:第3807037号、第38851 96号、第3913090号、第4006383号、第 4042854号、第4523189号、第46021 92号。

【0008】近年有機EL材料はデバイス化されてきた。これらの材料はそれ自体をTFT-ELデバイス内の表示媒体に対する候補として示唆する(C. W. Tang, S. A. VanSlykeによるAppl. Phys. Lett., 51, 913 (1987)及びC. W. Tang, S. A. VanSlyke, C. H. C

henによるJ. Appl. Phys. . 65, 361 0 (1989)を参照)。有機EL媒体は2つの重要な利点を有する:それらはより高い効率を有する;それらは低い電圧要求を有する。後者の特性は他の薄膜放射デバイスと異なる。ELが有機材料であるTFTーELデバイスの開示は以下のようである:アメリカ国特許第5,073,446号,第5,047,687号,第5,059,861号;第5,294,870号,第5,151,629号,第5,276,380号,第5,061,569号,第4,720,432号,第5,061,569号,第4,720,432号,第4,539,507号,第5,150,006号,第4,539,507号,第5,150,006号,第4,950,950号,第4,356,429号。【0009】TFTに対してそれを理想的にする有機EL材料の特定の特性は以下のように要約される:

- 1) 低電圧駆動。 典型的には有機ELセルは光出力レベルとセルインピーダンスに依存して4から10ボルトの範囲の電圧を要する。 約20fLの輝度を作るために要求される電圧は約5ボルトである。この低電圧は高電
- 要求される電圧は約35ルトである。この低電圧は高電圧TFTに対する要求が除去される故にTFT-ELパネルに対して非常に魅力的である。更にまた有機ELセルはDC又はACにより駆動されうる。結果として駆動回路はより複雑でなく、より高価でない。
- 2) 高効率。有機ELセルの営光効率はワット当たり 4ルーメンの高さである。20fLの輝度を作るために ELセルを駆動する電流密度は約1mA/cm²であ る。100%デューティの励起を仮定すると400cm 2のフルページパネルを駆動するために必要な電力は約 2.0ワットにすぎない。電力要求はフラットパネル表 示器の携帯性基準に確かに合致する。
- 3) 低温度での製造。有機ELデバイスは\u00a9路を温で製造されうる。これは高温(>300度C)プロセスを要求する無機放射デバイスに比べて顕著な利点である。無機ELデバイスを作るのに要求される高温プロセスはTFTとは両立しない。

【0010】有機ELパネルに対する最も簡単な駆動は 2組の直交する電極 (行と列) 間にサンドイッチされた 有機表示媒体を有することである。この2端子方式では EL素子は表示器とスイッチング機能の両方を提供す る。有機EL素子のダイオードのような非線形電流一電 圧特性は原理的にはアドレッシングのこのモードで高い 度合いの多重化を許容する。しかしながら有機ELに関 する2端子方式の有用性を制限する大きな要因が幾つか ある:

1) メモリの欠如。有機ELの立ち上がり、立ち下がり時間は非常に速く、マイクロ砂のオーダーであり、それは真性(intrinsic)メモリを有さない。斯くして直接アドレッシング方法を用いて、選択された列のEL案子はパネル内のスキャン列の数に比例する瞬間の輝度を生ずるよう駆動されなければならない。パネルの大きさに依存してこの瞬間の輝度は達成するのが困難

である。例えば1/60秒のフレームレートで動作する 1000スキャン列のパネルを考えてみる。列当たりの 許容されうる休止時間は 17μ s である。例えば20F 1の時間平均された輝度を得るためには列休止時間中の 瞬間輝度は千倍高くなければならず、すなわち20000 F 1であり、これは約1 A/c m 2 0 の高電流密度と約 15-20ボルトの電圧で有機E L セルを動作することによってのみ得られる極端な輝度である。このような極端な駆動条件の下でのセル動作の長期間の信頼性は疑わしい。

2) 均一性。EL素子により要求される電流は行と列のバスを介して供給される。瞬時の高電流故にこれらのバスに沿ったIR電位の降下はEL駆動電圧と比較して顕著ではない。ELの輝度一電圧特性は非線形である故に、バスに沿った電位の変化は不均一な光出力を生ずる。

【0011】200µx200µの画素ピッチを有し、 0,5の動作/実効領域比の1000行と1000列を 有するパネルを考える。列電極が10オーム/平方シー ト (Q / □) の抵抗のインジウム錫酸化物 (I T O) で あると仮定すると全体のITOバスラインの抵抗は少な くとも10000オームである。800μA(2A/c m^2) の瞬間画素電流に対するこのバスラインに沿った IR降下は8ボルト以上である。一定の電流源が駆動方 式内に設けられることなしにITOバスに沿ったそのよ うな大きな電位降下はパネル内で許容できない不均一な 光放射を引き起こす。どのような場合でもバス内の抵抗 電力損失は無駄である。類似の解析は休止時間中に画案 の行全体へ運ばれた全電流、即ち1000列のパネルに 対して0.8Aを搬送する付加的な負荷を有する行電極 バスに対してなされうる。シート抵抗が約0.028才 -ム/平方の1μm厚さのアルミニウムバスの棒を仮定 すると得られた IR降下は約11ボルトであり、これは また許容され得ない。

3) 電極パターン化。陽極ーインジウム錫酸化物の直交電極の一つの組は従来技術のフォトリソグラフィの方法でパターン化されうる。しかしながら電極の他の組のパターン化は特に有機ELに対して大きな困難が現れる。陽極は4eVより小さい仕事関数を有する金属で作られねばならず、好ましくは銀又はアルミニウムのような他の金属と合金されたマグネシウムである(Tang等によるアメリカ国特許第4885432号を参照)。有機層の上面に堆積されたマグネシウムに基づいた合金の陽極はフォトレジストを含むどのような従来技術の手段によっても容易にはパターン化され得ない。ELセル上に有機溶剤からフォトレジストを適用する可能層にすってがネシウムに基づく合金層の下の溶解する有機層に有害に影響する。これは基板から有機層の層間剥離を引き起こす。

【0012】他の困難は湿度に対する陽極の極度の敏感

さである。フォトレジストがELセルの有機層を攪乱することなくうまく適用され、展開されたとしても、酸性 溶液中のマグネシウムに基づく合金の陽極をエッテング するプロセスは陽極を酸化し、黒い点を作りやすい。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明は有機材料がE し媒体として用いられる能動マトリックス4端子TFT ーELデバイスを提供する。

[0014]

【課題を解決するための手段】そのデバイスは基板上に配置された2つのTFTと記憶コンデンサと光放射有機ELパッドとからなる。ELパッドは第二のTFTのドレインに電気的に接続される。第一のTFTは第二のTFTのゲート電極に電気的に接続され、これは次にコンデンサに電気的に接続され、それにより励起信号に続いて第二のTFTが信号間でELパッドに対して一定に近い電流を供給することを可能にする。本発明のTFTーELデバイスは典型的にはフラットパネル表示器内で形成される画素であり、好ましくはEL陽極が画案全てを横切る連続した層である。

【0015】本発明のTFT-有機ELデバイスは以下に示すような他段階プロセスで形成される:第一の薄膜トランジスタ(TFT1)は基板の上面上に配置される。TFT1はソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなり:ゲート電極はゲートバスの部分からなる。TFT1のソース電極は電気的にソースバスと接続される。

【0016】第二の薄膜トランジスタ(TFT2)はまた基板の上面上に配置され、TFT2はまたソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなる。TFT2のゲート電極は第一の薄膜トランジスタのドレイン電極と電気的に接続される。記憶コンデンサはまた基板の上面上に配置される。動作中にこのコンデンサはTFT1を介して励起信号ソースから元電され、休止時間中にTFT2のゲート電極に一定に近い電位を供給するために放電する。

【0017】 陽極層はTFT2のドレイン電極に電気的に接続される。基板を通して光が放射される典型的な応用では表示器はインジウム錫酸化物のような透明な材料である。誘電パシベーション層は少なくともTFT1のソース上に、好ましくはデバイスの表面全体上に堆積される。誘電パシベーション層は表示アノード上に開口を設けるためにエッチングされる。

【0018】有機エレクトロルミネセンス層はアノード 層の上面上に直接配置される。続いてカソード層は有機 エレクトロルミネセンス層の上面上に直接堆積される。 好ましい実施例では本発明のTFTーELデバイスは低 温(即ち600度C以下)結晶化及びアニーリング段 階、水来パシベーション、及び従来技術のパターン技術 と結合されて低圧及びプラズマ増強化学蒸棄を用いる方 法により作られる。

【0019】薄膜トランジスタは好ましくは以下の多段 階プロセスにより同時に形成される:多結晶シリコンア イランド内にパターン化されたシリコンを堆積し;二酸 化シリコンゲート電極を化学蒸著し;イオンインプラン トの後でソース、ドレイン、ゲート電極はエッチ薄膜ト ランジスタ上に形成されるよう自己整列されたゲート電 極を形成するためにパターン化される他の多結晶シリコ ン層を堆積する。

【0020】多結晶シリコン及び二酸化シリコンからなる薄膜トランジスタを有する画素の構成はデバイス性能、安定性、再現性、他のTFT上でのプロセス効率の向上をもたらす。比較するとCdSe及びアモルファスシリコンからなるTFTは低易動度と閾値ドリフトの影響を被る。

[0021]

【発明の実施の形態】図1は能動マトリックス4端子TFTーELデバイスの概略図を示す。各画素の素子は2つのTFTと記憶コンデンサとEL素子とを含む。4端子方式の主な特徴はEL励起信号からのアドレッシング信号を分離する能力である。EL素子は論理TFT(T1)を介して選択され、EL素子に対する励起電力は電力TFT(T2)により制御される。記憶コンデンサはそれがいったん選択されたアドレスされたEL素子に励起電力を留めることを可能にする。斯くして回路はEL素子がアドレッシングに対して割り当てられた時間を無視して100%に近いデューティサイクルで動作することを許容する。

【0022】本発明のエレクトロルミネセンスデバイスの構造は図2、3に示される。このデバイスの基板は絶録及び好ましくは水晶又は低温度ガラスのような透明材料である。本明細書で用いられる透明という用語は表示デバイスで実際的な使用に対して充分な光を透過する部品を意味する。例えば所望の周波数範囲で50%以上の光を透過する部品は透明と考えられる。低温度ガラスという用語は約600度C以上の温度で融解又は歪むガラスをいう。

【0023】図2に示されるTFT-ELデバイスでは TFT1はソースバス (列電極) をデータラインとして 及びゲートバス (行電極) をデータラインとして有する 論理トランジスタである。TFT2はEL素子と直列の EL電力トランジスタである。記憶コンデンサはTFT 1と直列である。EL素子の陽極はTFT2のドレイン に接続される。

【0024】図2のTFT-ELの構成は図3から9の 断面図に示される。図3から8に示される断面図は図2 の線A-A'に沿ったものである。図9に示される断面 図は図2の線B-B'に沿ったものである。第一のプロ セス段階でポリシリコン層は透明で絶縁性の基板にわた り堆積され、ポリシリコン層はフォトリソグラフィによ りアイランドにパターン化される(図4を参照)。基板は水晶のような結晶材料であるが、好ましくは低温度ガラスのようなより高価でない材料である。ガラス基板が用いられるときにはTFT-ELの製造全体がガラスの溶融又は歪みを回避し、能動領域内にドーパントの外側拡散(out-diffusion)を回避するために低プロセス温度で実施される。斯くしてガラス基板に対して全ての製造段階は1000°C以下、好ましくは600°C以下でなされなければならない。

【0025】次に絶縁ゲート材料42がポリシリコンアイランド上及び絶縁基板の表面にわたり堆積される。絶縁材料は好ましくはプラズマ増強CVD(PECVD)又は低圧CVD(LPCVD)のような化学蒸奢(CVD)により堆積される二酸化シリコンである。好ましくはゲート酸化物絶縁層は約1000オングストロームの厚さである。

【0026】次の段階でシリコン44の層はゲート絶縁・層上に堆積され、イオンインブラント後にソースとドレイン領域はボリシリコン領域内に形成されるようにポリシリコンアイランド上にフォトリソグラフィすることによりパターン化される。ゲート電極材料は好ましくはアモルファスシリコンから形成されたポリシリコンである。イオンインプラントは好ましくは砒素であるN型ドーパントで導電化される。ポリシリコンゲート電極はまたコンデンサーの底部電極として供される(図9を参照)。 本発明の好ましい実施例では薄膜トランジス 解して製造はより複雑でなく、より高価でない。 ゲートバス46は絶縁層上で適用され、パターン化される。ゲートバスは好ましくは珪素化タングステン(WSi2)のような金属珪素化物である。

【0027】次の段階では好ましくは二酸化シリコンである絶縁層はデバイスの表面全体にわたり適用される。接触孔54、56は第二の絶縁層内で切削され(図5を参照)、電極材料は薄膜トランジスタと接点を形成するよう適用される(図6、7を参照)。TFT2のソース領域に付けられた電極材料62はコンデンサの上面電極をまた形成する(図9を参照)。ソースバス及び接地バスはまた第二の絶縁層上に形成される(図2を参照)。透明電極材料72はTFT2のドレイン領域と接触し、好ましくはITOであり、これは有機エレクトロルミネセンス材料に対して陽極として設けられる。

【0028】次の段階では好ましくは二酸化シリコンである絶縁材料のパシベーション層74はデバイスの表面上に堆積される。パシベーション層はテーパ化された端76を離れたITOからエッチングされ、これは続いて適用される有機エレクトロルミネセンス層の接着を改善するよう供される。テーパ付端は信頼しうるデバイスを製造するために必要である。何故ならば本発明は典型的には150から200nmの厚さの比較的薄い有機EL

層を用いているからである。パシベーション層は典型的には約0.5から約1ミクロン厚である。斯くしてパシベーション層の端が陽極層に関して垂直又は鋭角を形成する場合には欠陥が有機EL層内の不連続により発生しやすい。欠陥を防止するためにパシベーション層はデーパ付端を有さねばならない。好ましくはパシベーション層は陽極層に関して10度から30度の角度でテーパを付けられる。

【0029】有機エレクトロルミネセンス層82はパシ ベーション層上及びEL陽極層上に堆積される。本発明 の有機ELでの材料は、その開示は参考として引用され 5 (ScozzafavaのEPA 349, 265 (1990); Tangのアメリカ特許第4, 356, 429号; Van Slyke等のアメリカ特許第4,5 39, 507号: Van Slyke 等のアメリカ特許第 4, 720, 432; Tang等のアメリカ特許第4, 769, 292号; Tang等のアメリカ特許第4, 8 85、211号: Perry等のアメリカ特許第4、9 50.950: Littman等のアメリカ特許第5, 059, 861号; Van Slykeのアメリカ特許第 5,047,687号;Scozzafava等のアメ リカ特許第5, 073, 446号; Van Slyke等 のアメリカ特許第5, 059, 862号; Van Sly ke等のアメリカ特許第5,061,617号; Van Slykeのアメリカ特許第5, 151, 629号: T ang等のアメリカ特許第5, 294, 869号; Ta ng等のアメリカ特許第5, 294, 870号) のよう な従来技術の有機ELデバイスの形をも取りうる。EL 層は陽極と接触する有機ホール注入及び移動帯と、有機 ホール注入及び移動帯と接合を形成する電子注入及び移 動帯とからなる。ホール注入及び移動帯は単一の材料又 は複数の材料から形成されえ、陽極及び、ホール注入層 と電子注入及び移動帯の間に介装される連続的なホール 移動層と接触するホール注入層からなる。同様に電子注 入及び移動帯は単一材料又は複数の材料から形成され え、陽極及び、電子注入層とホール注入及び移動帯の間 に介装される連続的な電子移動層と接触する電子注入層 からなる。ホールと電子の再結合とルミネセンスは電子 注入及び移動帯とホール注入及び移動帯の接合に隣接す る電子注入及び移動帯内で発生する。有機EL層を形成 する化合物は典型的には蒸着により堆積されるが、他の 従来技術によりまた堆積されうる。

【0030】好ましい実施例ではホール注入層からなる 有機材料は以下のような一般的な式を有する:

[0031]

【化1】

【0032】ここで:QはN又はC-R Mは金属、金属酸化物、又は金属ハロゲン化物 T1、T2は水器を表すか又はアルキル又はハロゲンの ような置換基を含む不飽和六員環を共に満たす。好まし いアルキル部分は約1から6の炭素原子を含む一方でフェニルは好ましいアリル部分を構成する。

【0033】好ましい実施例ではホール移動層は芳香族 第三アミンである。芳香族第三アミンの好ましいサブク ラスは以下の式を有するテトラアリルジアミンを含む:

[0034]

【0035】ここでAreはアリレン群であり、nは1から4の整数であり、Ar、 R_7 , R_8 , R_9 はそれぞれ選択されたアリル群である。好ましい実施例ではルミネセンス、電子注入及び移動帯は金属オキシノイド(arg arg arg

[0036]

[化3]

$$\begin{bmatrix} R_{6} & R_{7} & R_{6} & R_{7} & R_{6} & R_{7} & R_{6} & R_{5} & R_{5} & R_{4} & R_{2} & R_{3} & R_{3} & R_{4} & R_{5} & R_$$

【0037】ここで $R_2 - R_7$ は置き換え可能性を表す。他の好ましい実施例では金属オキシノイド化合物は以下の式を有する:

[0038]

$$\begin{bmatrix}
R_{6} & R_{7} \\
R_{5} & & \\
R_{4} & & \\
R_{3} & & \\
R_{2} & & \\
\end{bmatrix}$$

【0039】ここでR2 -R7 は上記で定義されたものであり、L1-L5は集中的に12又はより少ない炭素原子を含み、それぞれ別々に1から12の炭素原子の水素又は炭水化物群を表し、L1、L2は共に、又はL2、L3は共に連合されたベング環を形成しうる。他の好ましい実施例では金属オキシノイド化合物は以下の式を有する:

【0040】 【化5】

$$\begin{bmatrix} R_5 & R_6 \\ R_4 & & \\ R_3 & & \\ R_2 & & \\ \end{bmatrix}$$

【0041】ここでR2 -R6 は水案又は他の置き換え可能性を表す。上記例は単にエレクトロルミネセンス届内で用いられるある好ましい有機材料を表すのみである。それらは本発明の視野を制限することを意図するものではなく、これは一般に有機エレクトロルミネセンス層を指示するものである。上記例からわかるように有機Eし材料は有機リガンドを有する配位化合物を含む。本発明のTFT-ELデバイスはZnSのような純粋な無機材料を含まない。

【0042】次のプロセス段階ではEL陽極84はデバイスの表面上に堆積される。EL陽極はどのような導電性の材料でも良いが、好ましくは4eV以下の仕事関数

を有する材料で作られる(Tang等のアメリカ国特許 第4885211号を参照)。低い仕事関数材料は陽極 に好ましい。何故ならばそれらは電子移動層内に容易に 電子を放出するからである。最も低い仕事関数の金属は アルカリ金属であるが、しかしながらそれらの空気中で の不安定性はそれらの使用をある条件下で実際的でなく している。陽極材料は典型的には化学蒸着により堆積されるが、他の適切堆積技術も適用可能である。EL陽極 に対して特に好ましい材料は10:1 (原子比で)マグネシウム:銀合金であることが見いだされた。好ましく は陽極は表示パネルの全表面にわたる連続層として適用 される。他の実施例ではEL陽極は有機電子注入及び移

動帯に隣接した低い仕事関数の金属のより低い層からな り、低い仕事関数の金属をオーバーレイし、低い仕事関 数の金属を酸素及び湿度から保護する保護層とからな れる。 典型的には陽極材料は透明であり、陰極材料は 不透明であり、それにより光は陽極材料を通して透過す る。しかしながら代替実施例では光は陽極よりもむしろ 陰極を等して放射される。この場合には陰極は光透過性 であり、陽極は不透明である。光透過と技術的伝導性の 実際的なバランスは典型的には5-25 nmの範囲の厚 さである。

【0043】本発明による薄膜トランジスタを製造する 好ましい方法を以下に説明する。第一段階では2000 ±20オングストローム厚さのアモルファスシリコン膜 は1023mToェェのプロセス圧力で反応性ガスとし てシランと共にLPCVDシステムないで550度Cで **堆積される。この次にアモルファスシリコン膜を多結晶** 膜に結晶化するために真空中で550度Cで72時間低 温アニールする。それからポリシリコンアイランドはプ ラズマ反応器内でSF6 とフレオン12の混合物と共に エッチングにより形成される。ポリシリコンアイランド 上で能動層は1000±20オングストロームPECV D SiO2 ゲート誘電層を堆積される。ゲート誘電層 は350度Cで18分間450KHzの周波数で200 Wの電力レベルでO. 8Torrの圧力でプラズマ反応 器内で5/4の N_2 O/S iH_4 比で堆積される。

【0044】次の段階ではアモルファスシリコン層はP ECVDゲート絶縁層上に堆積され、第一の段階に対す る上記と同じ条件を用いて多結晶シリコンに変換され る。フォトレジストは適用され、第二のポリシリコン層 は続くイオンインプラント段階に対する自己整列構造を 形成するようエッチングされる。第二のポリシリコン層 は好ましくは約3000オングストローム厚さである。

【0045】イオンインプラントはソース、ドレイン、 ゲート領域を同時にドープするために 2 X 1 O ¹⁵/ c m 2 の線量で120KeVで砒素でドーピングすることに より実施される。ドーパントの活性化は窒果雰囲気中で 600° Cで2時間実施される。次の段階では5000 オングストローム厚さの二酸化シリコン層が従来技術の 低温法で堆積される。アルミニウム接点は物理的蒸着に より形成され、400度Cで13分間形成ガス(10% H2, 90%N2) 内で燒結される。

【0046】 最終的に薄膜トランジスタの水素パシベー ションは電子サイクロトロン共鳴反応器(ECR)内で 実施される。ECR水素プラズマ露出はマイクロ波レベ ル900W、周波数3.5GHzで1.2x10⁻⁴To rrの圧力でおこなわれた。水素パシベーションは30

電力 = $400 \, \text{cm}^2 \, \text{x} \, 10 \, \text{v} \, \text{x} \, 0.00 \, 1 \, \text{A} / \, \text{cm}^2$

= 4ワット

O度Cの基板温度で15分間なされる。この過程は低関 値電圧と高効率キャリア移動度と優秀なオン/オフ比を 有する薄膜トランジスタでを生ずる。

【0047】本発明の特性の例として以下のTFT-E Lパネルに対する駆動要求を考える:

行の数 = 1000= 1000列の数

画案寸法 $= 200 \mu m \times 200 \mu m$

= 50%EL充填係数 フレーム時間 $= 17 \,\mathrm{ms}$ 行休止時間 $= 17 \mu s$ 平均輝度 = 20 f LEL画素電流 $= 0.8 \mu A$

デュティサイクル = 100%= 10 v rmsEL電力源

これらの駆動要求はTFT及び記憶コンデンサに対する 以下の特性により適合される:

TFT1

ゲート電圧 = 10 Vソース電圧 = 10 Vオン電流 $= 2 \mu A$ $= 10^{-11} A$ オフ電流

TFT2

ゲート電圧 = 10 Vソース電圧 = 10 V

オン電流 = 2 x E L 画素電流= 1.6 μ A

オフ電流 = 1 n A

記憶コンデンサ

大きさ = 1pf

TFT1に対するオン電流要求はTFT2をオンするた めに適切な電圧 (10V) に対して行休止時間 (17 μ s) 中に記憶コンデンサを充電するのに充分大きいこと である。TFT1に対するオフ電流要求はフレーム期間 (17ms) 中のコンデンサ(及びTFT2ゲート) 上 の電圧降下が2%以下であるために充分小さいことであ **ప్**.

【0048】TFT2に対するオン電流はEL画素電流 の2倍であり、1. 6 µ Aである。この2倍の係数は動 作と共に有機EL素子の徐々の劣化に対する補正のため の適切な駆動電流を許容するためである。TFT2のオ フ電流はパネルのコントラストに影響する。InAのオ フ電流は点灯されたEL案子と点灯されないそれとの間 の500倍以上のオン/オフコントラスト比を提供す る。パネルの実際のコントラスト比はより低く環境照明 要因に依存する。

【0049】400cm2 のフルページパネルに対して EL素子単独による電力要求は約4ワットである。

2はEL柔子と直列である故にTFT2を横切るどのよ

うなソースードレイン電圧降下もTFT2内の実質的な電力損失を生ずる。5ボルトのソースードレイン電圧を仮定すると、TFT2での全電力損失は2ワットである。TFT1に対する電力消費は1000×1000パネルに対して1ワットより大きくないように推定される。行(ゲート)駆動に対して必要な電力は数十ミリワットのオーダーであって無視可能であり、列(ソース)駆動に対する電力は0.5ワットのオーダーである

(S. MorozumiのAdvances in E lectronics and Electron P hysics、P. W. Hawkes編集、Vol. 77, Academic Press, 1990を参照)。斯くしてフルページTFT-ELパネルに対する全電力消費は約7ワットである。現実的には平均電力消費はもっとより小さい。何故ならばELスクリーンは平均的には100%使用されないからである。

【0050】本発明のTFT-ELパネルはTFT-L CDに対する電力要求に関して2つの重要な利点を有す る。第一にTFT-EL電力要求は白黒又は同様なルミ ネセンス効率を有するカラー材料で供される多色である かに比較的独立である。対照的にTFT-LCDカラー パネルは白黒に比べてはるかに高い電力を要求する。何 故ならば透過係数はカラーフィルター配列によるカラー 化されたパネル内で大幅に減少するからである。第二に LCDバックライトはスクリーン利用係数に無関係に一 定でなければならないことである。これに対してTFT -EL電力消費はこの利用係数に高度に依存する。

【0051】平均電力消費は更に小さい。何故ならばE Lスクリーンの100%以下は典型的な応用ではどのような所定の時間でも放射するからである。本発明は好ま しい実施例を特に参照して詳細に説明されているが種々の変更及び改良は本発明の精神及び範囲内で有効である。

[0052]

【発明の効果】本発明のTFT一有機ELデバイスの実際のパネル構成と駆動配置の幾つかの重要な利点は以下の通りである:

- 1) 有機ELパッドと陽極の両方は連続した層である 故に画素解像度はTFTの特性大きさと関連した表示 I TOパッドによりのみ決定され、ELセルの有機化合物 又は陽極と独立である。
- 3) スキャン行の数はアドレス及び励起信号が分離さ

れるのでフレーム周期内の短い行休止時間によりもはや制限されない。各スキャン行は100%デューティ係数の近くで動作される。高解像度はスキャン行の多数が均一な強度を維持する間に表示パネル内で用いられ得る。

- 4) 有機EL累子の信頼性は増強される。何故ならば それは100%デューティ係数で低電流密度 $(1mA/cm^2)$ 及び電圧 (5V) で動作するからである。
- 5) EL素子を駆動するために必要とされる共通陽極 と低電流密度を用いる故にバスに沿ったIR電位低下は 顕著ではない。故にパネルの均一性はパネルの大きさに より顕著に影響されない。

【図面の簡単な説明】

【図1】 能動マトリックス4端子TFT-ELデバイスの概略図を示す。

【図2】 本発明の4端子TFT-ELデバイスの平面図 である。

【図3】図2の線A-A'に沿った断面図である。

【図4】イオンインプラントに対する自己整列TFT構造を形成するプロセスを示す線A-A'に沿った断面図である。

【図5】薄膜トランジスタのソースとドレイン領域に対するパシベーション酸化層の埠積と接触切断を開口するプロセス段階を示す線A-A'に沿った断面図である。

【図6】アルミニウム電極の堆積を示す線A-A'に沿った断面図である。

【図7】表示陽極と表示陽極の表面から部分的にエッチングされたパシベーション層との堆積を示す線A-A'に沿った断面図である。

【図8】エレクトロルミネセンスと陽極の堆積の段階を 示す線A-A'に沿った断面図である。

【図9】図2の線B-B'に沿った断面図である。 【符号の説明】

T₁, T₂ 薄膜トランジスタ

Cs コンデンサー

EL エレクトロルミネセンス層

42 ゲート材料

44 シリコン層

46 ゲートバス

5 2 絶録層

54、56 接触孔

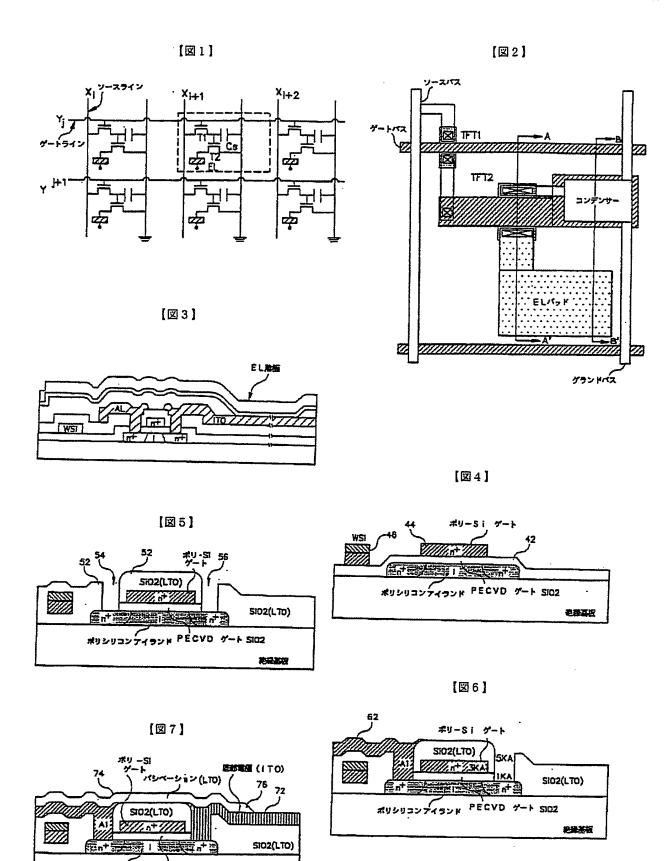
62、72 電極材料

74 パシベーション層

76 テーパ付端

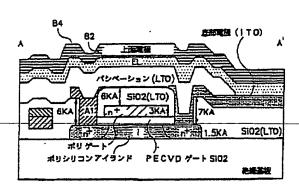
82 EL層

8 4 EL陰極

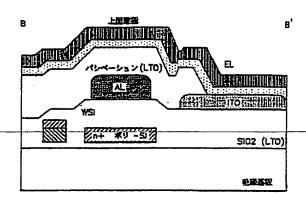


BEES.

[図8]



[図9]



THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
\square IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

